

1. 職名・採用人数： 特任助教または特任研究員 1 名
2. 勤務形態： 常勤（特定有期雇用教職員）
3. 所 属： 東京大学生産技術研究所 野村研究室
4. 勤務場所： 東京都目黒区駒場 4-6-1
5. 業務内容： JST ムーンショット型研究開発事業（目標 6）において、量子インターフェース開発を目的とし、オプトメカニクス系やフォノン系の設計・特性評価やフォトン・フォノン制御技術開発などに関する基礎・応用研究に従事。シミュレーションによる系の設計とそれに基づいて作製されたデバイスの性能評価を行う。シミュレーションやクリーンルームにおける半導体プロセス、電気・光学測定を行う。
6. 応募資格： 博士の学位を有する方、またはこれと同等の能力を持つ方。
7. 任 期： 採用日は、令和 6 年 4 月 1 日以降のなるべく早い時期
※雇用契約は年度ごと（3 月 31 日まで）で、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ契約を更新する場合がある。
※試用期間あり（14 日）
※着任時期は 4 月 1 日よりも早いものも遅いものも応相談可
8. 給 与： 本学の就業規則に基づき支給。経験、業績等に基づき月額 33～60 万円の範囲で支給（業績・成果手当を含む）。通勤手当は、本学の支給要件を満たす場合に支給。昇給制度なし。
9. 就業日： 週 5 日勤務（月～金）
※土日、祝日法に基づく休日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は休日。
10. 就業時間等： 専門業務型裁量労働制により、1 日 7 時間 45 分、週 38 時間 45 分勤務したものとみなす。
11. 休 暇： 年次有給休暇、特別休暇 等
12. 社会保険等： 共済組合、雇用保険、労災保険については法令の定めるところにより加入。
13. 提出書類：
 - (1) 東京大学統一履歴書（参照 [URL:http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01_j.html](http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01_j.html)）
 - (2) これまでの研究業績の概要（A4 用紙 2 枚程度）
 - (3) 研究業績リスト（査読付論文、国際・国内会議発表などに分類）
 - (4) 主要な原著論文別刷り 3 編以内
 - (5) 今後の研究計画と抱負（A4 用紙 1 枚程度）
 - (6) 応募者に関する所見を伺える有識者 2 名の氏名と連絡先

14. 公募締切日：令和6年1月31日（水）

適任者が見つかった場合、早く締め切る場合がある。応募前にお問い合わせ下さい。

15. 選考方法：書類による第1次選考を実施後、面接等による第2次選考を行う。面接に必要な旅費、滞在費等は応募者の負担とする（オンライン面接も可）。

16. 書類送付先：上記書類の電子ファイルをひとつの zip ファイルにまとめ、以下のメールアドレスにご送付下さい。

E-mail：[nomura\[at\]iis.u-tokyo.ac.jp](mailto:nomura[at]iis.u-tokyo.ac.jp) ([at]を@に変えてください)

東京大学生産技術研究所 教授 野村政宏

※3日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせください。TEL 03-5452-6303

17. 募集者名称：国立大学法人東京大学

18. 受動喫煙防止措置の状況：敷地内禁煙（屋外に喫煙場所あり）

19. その他：
・応募の秘密は厳守し応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
・応募書類は原則として返却いたしません。
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。